

國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

儀器使用人員教育訓練與資格檢定 成果報告表

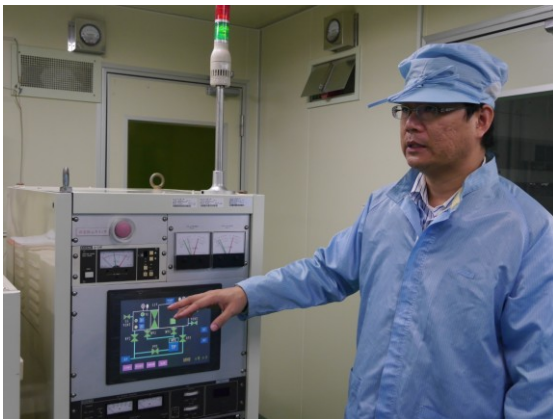
課程名稱	共同儀器中心培訓研習會 - 反應式離子蝕刻機		
儀器名稱 (中英文名稱)	反應式離子蝕刻機 (Reactive ion etching)		
課程時間	103 年 3 月 20 日(四)		
主辦單位/中心	奈米科技中心		
報名人數	17 人		
檢定項目	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
通過人員名單	系所單位	姓名	
	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
發證率	本本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
費用收入	8,500 元		
費用支出	講師費：8,000 元 交通費：260 元 餐費：1,501 元	總計	9,761 元
課程表			
講題	日期	地點	主講人
反應式離子蝕刻機 原理與系統簡介	3/20(四) 10:30~12:20	格致館 4F 會議室	國立虎尾科技大學 電子工程學系 吳添全 教授
反應式離子蝕刻機 操作演示	3/20(四) 13:00~17:00	藝薈館 B1 奈米科技中心	

訓練/課程照片

原理與系統簡介上課照片



操作演示課程上課照片



1. 請於開辦教育訓練結束二周內填妥本表，電子檔逕寄科技研究總中心科技服務組李佳樺助理 chli@cc.ncue.edu.tw，另請將費用核銷用之紙本單據，請送至科總中心，俾利辦理訓練費用核銷及成果訊息刊登等事宜，校內分機 1702，若有填表相關問題請與我聯繫，謝謝您的協助。

2. 本表資訊公開公告於 <http://hrst2.ncue.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=41>